

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2013. február 25 –március 3.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	Mikroszkóp sugármenetének beállítása VG	Szent I. Egyetem Sávoly Zoltán nematoda vizsgálata VG	Lendvai János, Mohamed Ezz. amorf minta vizsgálata VG	SEM-PREP 30 fokos bemetszés, felület finomítás, EBSD próbamérés VG, DZ, KSz	Radnóczy György TEM mintakészítés Si minta, 2db VG, DZ		
9							
10							
11							
12							
13	NanGenex Angi Réka nanorészecskék vizsgálata 4 db. minta VG		Kovács Zsolt tömbi fémüveg mintába marker mintázat FIB, ETD VG				
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ	Dankházi Zoltán
HK	Havancsák Károly
VG	Varga Gábor
BA	Baris Adrienn
KSz	Kalácska Szilvia
SzA	Székely Anna